

Сильфонная присоска (круглая)

SPB2 40 SI-55 P F

№ детали.:10.01.38.00452

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.00452>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Системы вакуумных захватов большой площади FXP/FMP > SPB2 40 SI-55 P F

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с 2.5 складками для динамического перемещения картонной и плотной упаковки



Доп. функция: Фильтр

Design Data

